

**Proyectos asociados**

Norma : Decreto 216
Organismo : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha Publicación: 12-ABR-2017

Proyecto original

- 1.- Aprueba el Convenio entre la República de Chile y Japón para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 21 de enero de 2016 (10932-10)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10932-10